

а 2002 0086

Изобретение относится к оптоэлектронике, в частности к получению коаксиального микропровода.

Способ получения коаксиального микропровода заключается в том, что изготавливают двойную вакуумированную ампулу, включающую две коаксиально размещенные ампулы, каждая из которых заполнена соответствующим материалом. После вакуумирования и запаивания двойную ампулу размещают в печи сопротивления для последующего вытягивания микропровода.

П. формулы: 1

Фиг.: 2